```
** Result [Patent] ** Format(P801) 10. Dec. 2001
 Application no/date:
                                           1975-123676 [1975/10/13]
 Date of request for examination:
                                                      [1975/10/13]
 Public disclosure no/date:
                                           1977- 47531[1977/04/15]
 Examined publication no/date (old law): 1979- 31976[1979/10/11]
 Registration no/date:
                                               0999075[1980/05/30]
 Examined publication date (present law):
 PCT application no:
 PCT publication no/date:
 Applicant: CHUGAI RO CO LTD
  Inventor: MURAKAMI KOJI
  IPC: C23C 11/10
 Expanded classicication: 126
 Fixed keyword: R020
 Title of invention: VACUUM CARBURIZING
  Abstract:
         PURPOSE: Improve a carbon density distribution of the surface skin of
          a metal material obtained by carburizing to the desirable density
          distribution by diffusion by controlling time in a carburizing period
          and a diffusion period.
         CONSTITUTION: A metal material that it tries to be processed *(carburizing)
          is put into a heating room Carburizing is done in the temperature
          that showed carburizing gas that is the mixed gas of hydrocarbon system
          gas such as methane and nitrogen gas in the figure as jet style more
          than 20 m / second and flow and pressure requirement. In the diffusion
          period that continues in a carburizing period//A carbon carburized
          at temperature and a pressure shown in the figure in the state that
          carburizing gas exhausted from the heating room is diffused Moreover,
          surface carbon density and carburizing depth are controlled by time
          in a carburizing period and a diffusion period. The metal material .
          processed *(carburizing and diffusion) is annealed at temperature
          and a pressure shown in the figure, and secondary heating and quenching
          ( Automatic Translation )
```

Registration number (999075) has already removed to closed files.

Other Translation

I AR CAR IN THIS IS NOT THE THE The Arms of the Street rn e e e e e e e e CHIVEL STRICTS FOR THE PARTY. www.afe) pielika, matur ice resimbali <mark>ଜୁଣ ଧ</mark>ର୍ମ କମରେ ଜଣ ଜଣ୍ଡର เอริสต์เอส การเอริสต์สา the thirteeth of a continuous to become 10 18 13 " 5 tr " " " tu Batterich in ge-. Preparations in the 100 त्रा कुला <mark>सम्बद्धाः हार स्टाप्ट</mark>ान THIS PAGE BLANK (USPTO) र अन्तर कर्यो प्रकार र कर स्थारी हुत्तर देश कर्या स्व स्टामणा र ^स inchang entrolling a dis-

Fif is all inverse purposed.

Constitution a bia insurance in the interior be processed in a considerable in the interior and be represented in the succession of their showed excitance as that in the view ment in the tenerable of their such as that in the view of indicarble of the state as the first such as the first and interpretation of the state as the first and the continue and the constant of the continue and their continue and the constant of the constant in the continue and the continue and a processed that the figure in the state that continue and a processed final that the continue is a constant and continue as the figure of the continue and the continue and the state of the continue and the state of the continue and the state of the continue and a continue and and the continue and the co

. . .

Communities and deed for the strong section to the

.

. 1988 B. 1

(日本は関係などはは、中ではず、マン

and the man of the con-





昭和 50年 10月 13日

特許庁長官股

1. 発明の名称

真空漫炭方法

大阪府大阪市西区京町担3丁月30番曲 中外护工菜株式会社内

特許出願人

大阪府大阪市西区京町堀3丁目30番地 外距工浆株式会

大阪府大阪市東区本町2-10 本町ピル内 → 電話 大阪 (06) 262-5521 氏名 弁理士 (6214) 青 山



50.1

5U-123676

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 52-47531

43公開日 昭 52. (1977). 4:15 -

②特願昭 50-123676

②出願日 昭(の(1975) /0 /3

(全7頁)

庁内整理番号 7619 42

52日本分類

(51) Int. C12

CZ3C 11/10 CZID - 1/76

真空浸炭方法

2.特許請求の範囲

(1) 減圧下にて炭累の熱拡散により金属材料表面 に炭素を浸透拡散せしめるにあたり、浸炭期には メタンなど炭化水素系ガスと窒素ガスとの一定割 合の混合ガスを浸炭ガスとして加熱室内に連続的 に導入して金属表面に炭素を浸透させ、該浸炭期 に続く拡散期には加熱室より浸炭ガスを排気した 状態の十分な減圧下で金属材料表面に浸透した炭 器を拡散させ、かつ上記没炭期と拡散期の時間に より表面炭素濃度及び浸炭深さをコントロールす ることを特徴とする真空浸炭万法。

(2)特許請求の範囲第1項記載の真空浸炭方法に おいて、浸炭期にはメタンなど炭化水素系ガスと・ 窒素ガスの混合ガスである浸炭ガスを20m/砂 以上のジェット流として加熱室内に連続的に噴出 導入することを特徴とする真空浸炭方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、滅圧雰囲気中において金属材料表面 に炭素を浸透拡散せしめる浸炭方法に関する。

金属材料表面に炭素を浸透拡散せしめて表面の 物性を変化させることにより適当な硬化肌に調整 することは、漫炭焼入法としてよく知られており 、公知の方法として、固体粉末を用いる箱詰没炭 法、塩浴を用いる液体浸炭法、気体を用いるガス 没炭法等がある。

本発明は、特にガス浸炭法に関し、炭化水素ガ スを変成し、CO、Ho、Noを主成分とする吸熱性 ガスを用いる従来法を改良したものである。

従来のガス浸炭では、浸炭ガスとして炭化水業 「系ガス (CH4、C3H8など)の吸熱性のキャリヤガ ス(CO 20%、H2 40%、N2 40%)を用いて希釈 したものを使用しており、ガス中に含まれるCU ガスにより準平衡論的に浸炭が行なわれるが、こと の際に

2Cr+3C0-3C_{7-Fe}+C₁₂O₃

なる反応が生じ、金属材料表面の粒界において金 属の合金成分である Cr の選択酸化を生じ、浸炭

特開 昭52-47531(2)

また、金属材料表面への炭素の浸透拡散の速さは、材料処理温度に対し指数関数的に増加することが知られており、処理温度を高めれば浸炭が速やかに行たわれるが、従来のガス浸炭炉では、例えば循環ファンを使用している等炉構造上使用温度に制限があり、多くは850~980。の範囲であり、より高温での操業は多くの困難を伴なうのが現状である。

肌の表層部を脆弱化し、浸炭の効果を一部損なつ.

さらに、ガス没炭は、浸炭雰囲気中で材料を昇 温加熱するため、処理材料の寸法差による昇温速 度の差から材料各部の浸炭速度が異なり、特に薄 い浸炭肌を必要とする場合に不均一浸炭が発生し やすい。

本発明は上記従来法の欠点を解消すべくをされたもので、具体的には、減圧雰囲気中でのガス没 炭に関する。さらに詳述すれば、まず処理する金 風材料の入つた加熱室内を排気して、該加熱室内 の不純ガスを除去した後、金属材料が浸炭可能で ある温度に加熱室を昇温,維持し、該加熱室に所 定の圧力を保つようにN2ガスによつて稀釈した酸 化成分を含まない浸炭ガスを所定時間連続的に導 入し、引き続いて加熱室内の浸炭ガスを排気除去 し、所定の時間浸炭ガスの存在しない減圧状態で 金属材料表面に浸透した炭素の拡散を行なわしめ るものである。

すなわち、本発明の目的とするところは、金属 材料への炭素の浸透と拡散とを減圧された加熱室 内で達成するに際し、浸炭期と拡散期の時間を制 御することにより浸炭によつて得られた金属材料 の表面肌の炭素の浸度分布を拡散により好ましい 濃度分布に改善することを特徴とする浸炭万法を 提供するにある。

また、炭化水素系ガスを窒素ガスで希釈した混合浸炭ガスを使用することにより加熱室内部での浸炭ガスの過剰の分解を抑制すると共に、金属材料表面の粒界選択酸化を防止する浸炭法を提案するにある。

さらに、別の目的は相対的に高い温度での浸炭

法を教示し、高温にあつても浸炭ガス導入時のジェット噴流により加熱室内雰囲気の提拌均一化を 計り、むらのない浸炭を行なう方法を提供するに ある。

以下図面にしたがつて本発明を詳細に説明する。 第1図は本発明の方法を実施するための装置例の系統図を示すもので、加熱室1、ガス冷却室2、油焼入室3よりなる真空炉Tを示し、各室1、2、3は図示しない気密断熱扉によつて仕切られている。

真空炉下の各室1、2、3の不純ガスを排気するために、メカニカルブースタ4、油回転ポンプ5からなる真空排気装置Mが設けられており、真空弁6、7、8を介して各室1、2、3に運通し、その開閉作動により各室1、2、3を別個に排動することができるようになつている。さらに、加熱室1は真空弁31を介して油回転ポンプ5に運通し、加熱室1に導入された浸炭ガスを運続的に好外に排出するようになつている。加熱室1に導入される浸炭ガスはライン38より供給される

CH₄ ガス、及びライン39より供給されるN₂ガス の混合によつて得られる。

詳しくは、CH4ガスは、ライン38より供給さ れ吸着塔 2 9 によつて CH4 ガス中の不純物、例え ば H₂S、メルカプタンなどの硫黄化合物、水分な どが除去される。特に、水分除去はCH4の分解に "よつて生成する H2 の脱炭作用を抑止するためで _である。この後、CH4 ガスは減圧弁26を通つて適 北正な圧力に減圧され、疣量計25によつて流量が る。なお、吸着塔29を再生使用する場合に塔を , 切替えるために切替弁28が設けてある。一万、 、N2ガスは、ライン39より供給され減圧弁17に よつて適正な圧力に減圧され、流量計22を通つ 』て混合器20に入る。混合器20は、CH4ガスと N2ガスの流量比を一定に保ちたがら混合するもの で、その混合の割合は調圧弁23より容易に調節 変更できる。すなわち、調圧弁23は混合器20 の機能を正しく保つために混合器20に入るCH4 ガスの圧力と N2 ガスの圧力の平衡をとる装置で、 この調圧器 2 3 のためガス流量を変えても CH₂ ガスと N2 ガスの混合比は一定に保たれる。流量制 固弁 1 9 は、混合浸炭ガスの炉内への送入量を調節するために設けてある。

没供がス導入弁18は、加熱室炉内内によって働いたにのは自動装置33によって制御は32には炉内内 大正 大正 大田 一 の は 日

近点 (圧力スインチ9 , 1 1 は加熱室 14に浸炭ガスが 送入されている間、すなわち浸炭タイマー 3 6 が 特開昭52-47531(3) 作動している間がス冷却室2、油焼入室3の圧力 を加熱室1の没炭がス圧力とつり合うようライン 39より N2 がスを上記2室に供給する制御弁12 、13を制御する。すなわち、上記2室の圧力を加 熱室1の圧力よりもやや高い圧力に保ち、没炭が スが前記2室に洩れないように働く。

本発明では20m/砂以上の好ましくは50~200m/砂ジジェット流として浸炭ガスを炉内に噴出することにより、材料各部の昇温速度が均一になり、浸炭むらのない均一製品が得られることが判明した。し

次に上記構成の装置を用いて本発明の真空浸炭 方法を説明する。

第4図は本発明による浸炭法を実施する場合の 動作サイクルの一例を示す図である。

図の上部は加熱室1内の温度を、下部は同室内の温度を、下部は同窓は同窓は同窓に力を示す。なか、点線は足力を示す。なか、点線は大力を示す。なか、点線なりでに加速入れを行なう場合を加熱を加速である。は、空間では、大力を排気しため、上記2室2、3を排気し、3型が対し、大力を対し、大力の対象では、1の外温を開始する。この外温を開始する。この外温を担めない圧力、すなわち1~500μ

Hg の範囲中で行う。また、加熱温度は850℃ 以上1050℃までの温度が通常採用される。

昇温後、設定した温度と圧力のもとで均熱タイ ☆ マー35によつて設定された時間均熱と脱ガスを 行なう。均熟時間の終了と共に浸炭タイマー36 、浸炭拡散タイマー 3.7 が作動し、浸炭が開始さ れる。上記2個のタイマー36、37は求める没 炭深さ、表面炭素量に合わせて設定する。浸炭タ イマ36が作動している間、浸炭ガス導入弁18 を通して漫炭ガスを連続的に加熱室1内に導入し また真空弁6.7.8を閉じ排気弁31を開いて上 記送入された没炭ガスを排気する。この間、没炭 ガスがガス冷却室 2、油焼入室 3 に洩れないよう ライン 3 9 より供給される N2 ガスを圧力スイツ 1 1 によつて制面される N2 ガス導入弁12 、13を通して前記2m2、3に充填する。没炭 時間の終了と共に浸炭ガス導入弁18、排気弁 31 を閉じて漫炭ガスの送入を停止し、真空弁 6、7、8 を開いて、真空炉内を所定の圧力まで減圧排気し 、処理材料表面に浸透した炭素の拡散を行なう。

・ 拡散は没炭ガスの存在しない減圧状態のもとで、 要求される炭素濃度勾配をもつた浸炭肌を得るに 必要な時間行なう。

授炭拡版タイマ37の作動終了と共に選択されたサイクルに従つて、比較的低温で処理された材料は直接油焼入を行ない、比較的高温で処理された材料は、没炭による結晶粒の改善のためガス冷却室2に移送し、焼ならし処理を行なう。冷却は必ずしも常温まで冷却する必要はなく、網が加熱室1に戻して再加熱を十分の試圧下で行ない焼入温度に加熱したあと油焼入室3に移送し、油焼入を行なう。

処理材料の表面炭素深さは浸炭時間と拡散時間によって第5図に示すような関係が得られており浸炭時間と拡散時間を設定すれば、求める表面炭素濃度と浸炭深さを満足することができる。すなわち、曲線②③②は表面炭素濃度変化を示し、曲線①②③④は浸炭深さを示すものである。したがって例えば没炭深さ、0.8mm において表面炭素

特開 四52-47531(4) 濃度 0.6 %、0.8 %、1.0 % にするためには没炭時 間がそれぞれ 1 時間、1 時間 4 0 分、 2 時間要し、 拡散時間は 2 時間、1 時間 2 0 分、 1 時間程度要 することが理解される。

次に本発明の具体的実施例について説明する。 表1はテストの結果得られた本発明の実施例を まとめたもので第5図に示した開係が確認される 。尚、第6図は表1の実施例における浸炭肌の炭 素濃度分布を示す。

			実施例1	実施列2	実施列3	実施例 4	実施列5	実施列6
材	٠	料	93104	9310鋼	9310瞬	9310鋼	9310瞬	9310韜
処 理	温	度	9 2 70	92 <i>7</i> °C	927°C	927℃	9270	9270
没块時候	۲Ŋ.	ΕĐ	225 mi ly	225±19	225 ml l9	225=#19	2 25 ! \$	225 !! \$
浸炭ガス	展	}±	$CH_{4}N_{2}$ = 1.2	CH_12 = 12 ²	CH ₂ N ₂ = 1.2 ²	CH4/N2	CH ₄ % ₂	CH ₄ /12 =1.2
没 炭	時	倡	7H45M	5 H	3H36M	1 ^H 45 ^M	1 ^H 30 ^M	ĵН
拉散	時	12	2 ^H 15 ^M	4 H	#36M	$1^{H_1}5^{M}$	1H30M	2H
処 理	時	12	10H	9H	9H	3H	3H	3H
表面炭	衆	昰	1.05 €	090\$	0.75 %	0.90%	0.75 \$	0.60%
漫 炭	傑	ð	1.6 🗪	1.5 📼	15 📼	0.8 🚃	0.8 ===	==3.0
炭素濃度	更分	布	曲線OD	曲線②	曲線(3)	曲線④	曲線の	曲線の

この表かよび第6図から明らかなように、浸炭時間と拡散時間は要求される没炭肌によつて種々に変化し、浸炭期と拡散期の時間比をコントロールすることによつて所望の表面炭素濃度と浸炭深さを得ることができる。なか、テストでは表1以外に1040℃の高温での浸炭をも行つてかり、いずれも優れた結果を得ている。

以上で述べたように、本発明は真空炉を用い炭化水業系がス例えば CH4 がスと N2 がスの混合がスを浸炭がスとして減圧 F 囲気中で金属材料を浸炭する方法に関するものであり、第1番目の発送によれば、浸炭がスとして炭化水業系がス例えば CH4 がスと N2 がスの混合がスを用いることとずるり、下記の利点が得られるようになった。まずよる り、下記の利点が得られるようになった。まずよる 次 CH4 がスの分圧の偏よりが CH4 がスの分圧の偏よりが CH4 がスの分解になり残存 CH4 がスの分解の分解炎の がスの存在により抑制され過剰の分解炭素の N2 がスの存在により抑制され過剰の分解炭素の

生成を抑制できる。さらに、炉内で O2 ガスの存在する余地が殆んどなく、材料表面の粒界選択酸化が防止できる。

また、本発明では浸炭期と拡散期の時間にNFコントロールすることにより、浸炭によつて得られた金属材料の表面肌の炭素の濃度分布を任意の好ましい濃度分布にすることが可能となつた。

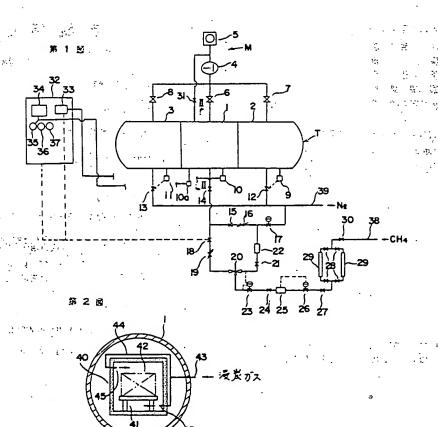
第2番目の発明によれば、20m/secのジェット流にして浸炭ガスを炉内に噴出導入するため上記第1番目の発明の効果に加えて高温炉においても浸炭ガスを均一拡散することができ、不等内厚部品の均一浸炭及び高温処理による熟処理時間の短縮が可能となり、浸炭ガスの消費量が小さくて済むなど多くの利点を有する。なお、本発明で用いられる炉は第1図に示したような3室のものに限定されることなく、様々のものが使用できることは言うまでもない。

4. 図面の簡単な説明

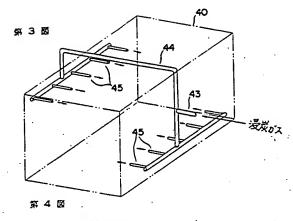
第1図は本発明で用いられる真空浸炭装置の一 実施例を示す系統図、第2図は第1図のⅡ-Ⅱ線 断面図、第3図は浸炭ガス噴射管の取付状態を示す斜視図、第4図は本発明に係る真空浸炭方法の運転サイクルの一例を示した図、第5図は浸炭肌の表面炭素量と浸炭深さを浸炭時間,拡散時間の関係で示したグラフ、第6図は実施例における浸炭肌の炭素濃度分布を示すグラフである。

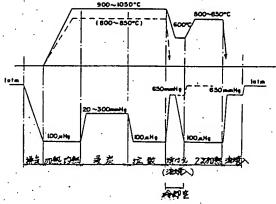
T-真空炉、M-真空俳気装置、1-加熱室、2-ガス冷却室、3-油焼入室、4-メカニカルブースタ、5-油回転ポンプ、10-圧力検出素子、10a-温度検出素子、17,19,26-流量制卸弁、18-浸炭ガス導入弁、20-混合器、23-調圧器、25-流量計、32-制御盤、33-圧力制御装置、34-温度記録調節計、35-均熱タイマ、36-浸炭タイマ、37-没炭拡散タイマ、42-材料、45噴射管。

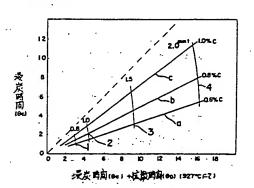
符 拼 出 顏 人 中外炉工業株式会社 代 理 人 并理士 育 山 桑族 2名



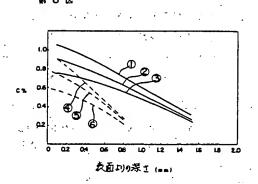
1.5







第5因



6. 添附啓類の目録

(1) 明

面 (2) 図

状 (3) 委

(4) 願 魯 副 本

(5) 出願審査請求書

7. 前記以外の発明者および代理人

(1) 発明者 住所

手続補正書(目発)

昭和 50年 11月 7日

`特許庁長官

1. 事件の表示

u...1 通

。1 通

1 通

1 通

昭和 50 年特許顯第 123676

2. 発明の名称

真空投炭方法

3. 補正をする者 事件との関係 特許出願人

. •

名 称

4. 代 理 人

住所 大阪府大阪市東区本町 2 一10 本町ピル内 氏名 弁理士 (6214) 腎 山 葆 ほか 2 名 に

5. 補正命令の日付 (自発補正)

明細書の発明の詳算を説明の概。 なご 50.11.11 6. 補正の対象

(2) 代理人・〒541

住所 大阪府大阪市東区本町2-10 本町ビル内 電話 大阪 (06) 262-5521

氏名 弁理士(6240) 安 村

. 住所 同

氏名 弁理士 (7357) 古 川 聚 通

7.補正の内容・

明細笛を下記のどとく補正いたします。

(1)第2頁第13行目

「(CH₄、C₃H₈ など)」の後の「の」を

「を」と補正いたします。

(2) 同頁第15行目

「CO」の伎に「,CnHm 」を挿入いたしま

す。

THIS PAGE BLANK (USPTO)